

供用対象施設等一覧

施設等の名称	設置場所	基本使用負担金額
V/UHF帯6面電波暗室	本部	※
温湿度制御機能付電波暗室	本部	※
RFIDワークベンチ	本部	1,000円/日

研究開発施設等を利用できるのは、原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間で、使用時間に限らず1日分の使用負担金額を納付いただきます。

※ 「V/UHF帯6面電波暗室」および「温湿度制御機能付電波暗室」の使用負担金額は、使用形態によって変動いたしますので、下記まで個別にお問い合わせください。

社会還元促進部門 研究開発支援室 gaibu-riyoushou@ml.nict.go.jp